

目次

1. 電場計測の重要性

2. 電場計測の手法

2.1 重イオンビームによる電場（電位）計測

2.2 分光学的手法による電場計測

3. 分光学的手法による電場計測の今後の発展

3.1 高時間分解能

3.2 2次元フィルター型分光器

4. 将来の展望